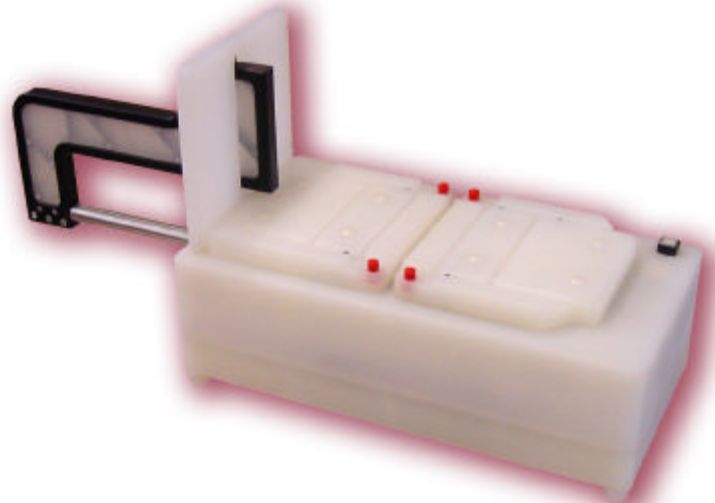


Wafer Exchange System (WES)

Das Wafer Exchange System **WES** ist ein hochwertiges Gerät zum Entladen und Laden von Wafern. In einem Arbeitsschritt werden gleichzeitig alle Wafer automatisch und ohne weitere manuelle Berührung mit Hilfe eines Schubschwertes in den leeren Carrier umgeladen. Insbesondere ist das Umladen zwischen **high- und lowprofile-Carriern** möglich.

Das Gerät ist einfach in der Anwendung, langlebig und wartungsfrei. Ausschließlich hochwertige Materialien werden bei der Herstellung des **WES** verwendet. Sie sind die Grundlage für eine lange Lebensdauer und gewährleisten die Betriebssicherheit bei jedem Arbeitsgang. Das **WES** ist damit ideal für die Verwendung im Reinraum geeignet.

Je nach Ausführung ist das Gerät erhältlich für das Umladen von 6" oder 8" Wafern. Es ist kompatibel mit den gängigen high- und low-profile-Carriertypen. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Carrierbezeichnungen an.



Elektrische Anschlussdaten

Versorgungsspannung	110 – 240 V
Leistungsaufnahme max.	80 VA
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Anschlusskabel	3 x 1mm ² >= 2,5m lang
Anschluss	Kaltgerätestecker 3-polig

Allgemein

	WES 6"	WES 8"
Breite	500 mm	600 mm
Höhe	320 mm	380 mm
Tiefe	220 mm	257 mm
Breite bei ausgezogenem Schubschwert	730 mm	890 mm
Gewicht	10,1 kg	13,25 kg

Bestellausführungen

30774	WES 6" Wafer Exchange System
32031	WES 8" Wafer Exchange System